

SEM 初階使用者考試通知

主旨：10 月 2、3 日舉行 SEM 電子顯微鏡初階使用者執照考試

說明：

1. 考試時間：10 月 2 日中午 12：30 於研一教室筆試，10 月 2、3 日按排定順序操作考。
2. 考試內容：電子顯微鏡基本操作及使用，筆試內容請參考筆試內容請熟讀網頁中，相關資料及初階必讀手冊，操作考則需請各實驗室自行訓練，需調出 70kx 清楚影像，請自備樣品。
必須通過考試（包括筆試與操作考），方能准許其進入實驗室使用電子顯微鏡。
3. 報名資格：2002/4/6 至 2003/9/31 之間見習時數達 25 小時或見習次數達 10 次以上的各研究實驗室成員。
4. 報名時間：即日起至 9 月 28 日前。
5. 報名方式：將報名表填妥，並附上有指導老師簽名之見習護照，於報名期限前，繳給李良箴。
6. 操作考試順序：9 月 30 日前公佈於 SEM 網站上。
(<http://140.120.11.1/sem>)
7. 領有一般使用者執照者，如已超過三個月未上機，已被取消使用權如欲取回使用權者，請與李良箴連絡，另外安排時間，再考一次操作考。
8. 有鑑於 SEM 對各實驗室使用日益重要，考試時間預定更改為一季（三個月）舉行一次考試，請預定參加本次考試者注意，考試未通過者，其見習時數歸零，另外，未達見習時數者，其見習時間與下次考試日期超過三個月以上，皆不得算見習時數
9. 報名表：

報名表

姓名	所屬實驗室	性別	聯絡電話	就讀年級

指導老師簽名：_____